Exhibitor | exhibitor | Exhibitor

[ES1]Exhibitor

Fri. Sep 11, 2020 9:00 AM - 6:00 PM exhibition

[No.13](株)大阪真空機器製作所

OSAKA VACUUM, LTD.
○OSAKA VACUUM, LTD.

Keywords:1. 応用物理学一般、2. 放射線、3. 光・フォトニクス、6. 薄膜・表面、8. プラズマエレクトロニクス、11. 超伝導、12. 有機分子・バイオエレクトロニクス、13. 半導体、16. 非結晶・微結晶、真空機器・部品、材料、分析機器、薄膜形成加工

詳細はこちらをクリック

©The Japan Society of Applied Physics